

Harmonogram zajęć dla studentów II roku

Kierunek: **Mechatronika** Semestr: **Letni** Rok akademicki: **2024/2025**

		Poniedziałek	Wtorek	Środa		Czwartek	Piątek						
7	00 - 15												
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
8	00 - 15	Lektorat języka angielskiego AII/10, mgr J. Cieślak s. A 343											
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
9	00 - 15												
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
10	00 - 15				Technika mikroprocesorowa Lab mgr inż. Ł. Chlastawa s. D109								
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
11	00 - 15		Technika sensorowa Wykład do połowy semestru dr hab, A. Kołodziej prof. n s. C306	Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn I Wykład 30h/Ćwiczenia 15h prof. dr hab. inż. Jan Szybka s. C301									
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
12	00 - 15		Podstawy automatyki Wykład 30h (EN i ME) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. C306	Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn I Wykład 30h/Ćwiczenia 15h prof. dr hab. inż. Jan Szybka s. C301									
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
13	00 - 15	Technika sensorowa Lab od 7.04 mgr R. Arabik s. D107	Podstawy automatyki Lab 21h (7 spotkań) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. D05	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Wykład od 26.02 dr inż. W. Gruszecki s. C301		Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn Lab od 2.04 dr inż. T. Żarski s. C301							
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
14	00 - 15			Podstawy automatyki Lab 21h (7 spotkań) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. D05	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Wykład od 26.02 dr inż. W. Gruszecki s. C301		Technika mikroprocesorowa Wykład dr inż. J. Jasielski / dr inż. Ł. Mik s. C206						
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
15	00 - 15			Podstawy automatyki Lab 21h (7 spotkań) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. D05	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Wykład od 26.02 dr inż. W. Gruszecki s. C301		Technika mikroprocesorowa Wykład dr inż. J. Jasielski / dr inż. Ł. Mik s. C206						
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
16	00 - 15	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Lab 15h (od połowy semestru) dr inż. W. Juda / dr inż. J. Sobota s.D012	Podstawy automatyki Lab 21h (7 spotkań) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. D05	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Wykład od 26.02 dr inż. W. Gruszecki s. C301		Technika mikroprocesorowa Wykład dr inż. J. Jasielski / dr inż. Ł. Mik s. C206							
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
17	00 - 15			Podstawy automatyki Lab 21h (7 spotkań) dr hab. inż. Ryszard Klempka s. D05	Techniki wytwarzania i systemy montażu II Wykład od 26.02 dr inż. W. Gruszecki s. C301		Technika mikroprocesorowa Wykład dr inż. J. Jasielski / dr inż. Ł. Mik s. C206						
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
18	00 - 15		Techniki wytwarzania i systemy montażu II Lab 15h (od połowy semestru) dr inż. W. Juda / dr inż. J. Sobota s.D012	Ochrona własności intelektualnej Wykład (15 godz.) ET+AR+EN+MN+IN+TZP 25.02-15.04.2025 dr Krzysztof Chmielarz ZAJĘCIA ZDALNE	Lektorat języka angielskiego AII/14, mgr M. Konieczko s. A 333		Lektorat języka niemieckiego NII/1, mgr E. Chmielowska-Libera ZAJĘCIA ZDALNE		Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania Ć 30h (ME EN) mgr inż. B. Partyńska- Brzegowy s. C202				
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
19	00 - 15			Ochrona własności intelektualnej Wykład (15 godz.) ET+AR+EN+MN+IN+TZP 25.02-15.04.2025 dr Krzysztof Chmielarz ZAJĘCIA ZDALNE	Lektorat języka angielskiego AII/14, mgr M. Konieczko s. A 333		Lektorat języka niemieckiego NII/1, mgr E. Chmielowska-Libera ZAJĘCIA ZDALNE		Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania Ć 30h (ME EN) mgr inż. B. Partyńska- Brzegowy s. C202				
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												
20	00 - 15			Ochrona własności intelektualnej Wykład (15 godz.) ET+AR+EN+MN+IN+TZP 25.02-15.04.2025 dr Krzysztof Chmielarz ZAJĘCIA ZDALNE	Lektorat języka angielskiego AII/14, mgr M. Konieczko s. A 333		Lektorat języka niemieckiego NII/1, mgr E. Chmielowska-Libera ZAJĘCIA ZDALNE		Podstawy przedsiębiorczości i zarządzania Ć 30h (ME EN) mgr inż. B. Partyńska- Brzegowy s. C202				
	15 - 30												
	30 - 45												
	45 - 60												

UWAGA: Harmonogramy mogą ulec zmianie!